



作品番号：29500662

作品タイトル：かっぱ淵の祠

作家：田中 正秋

キャプション：

コレクション：OPO

ソース：

撮影地：岩手県 遠野市

撮影年月日：2010/8/4

学術名：

クレジット表記：(c)OPO / Artefactory

モデルリリース：なし

プロパティリリース：なし

ピクセル数：4222px × 2805px

印刷サイズ：30.6cm × 20.4cm

データサイズ：10.1MByte

ファイル形式：JPEG